



**पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार** **The Patent Office, Government Of India**  
**पेटेंट प्रमाण पत्र** **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 480024

आवेदन सं. / Application No. 201911007802

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 28/02/2019

पेटेंटी / Patentee Shiv Nadar (Institution of Eminence Deemed to be University)

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित **A STATIONARY FRICTION PROCESSING SYSTEM FOR MINIMIZING SEGREGATION IN A METALLIC WORK PIECE AND METHOD THEREOF** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2019 के अट्टाईसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **A STATIONARY FRICTION PROCESSING SYSTEM FOR MINIMIZING SEGREGATION IN A METALLIC WORK PIECE AND METHOD THEREOF** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 28<sup>th</sup> day of February 2019 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



*[Signature]*  
Controller of Patents

अनुदान की तारीख / Date of Grant : 11/12/2023

**टिप्पणी** - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2021 के अट्टाईसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।  
**Note** - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 28<sup>th</sup> day of February 2021 and on the same day in every year thereafter.